



东莞市益嘉仪器有限公司

实验室设备检测专家

微分干涉显微镜

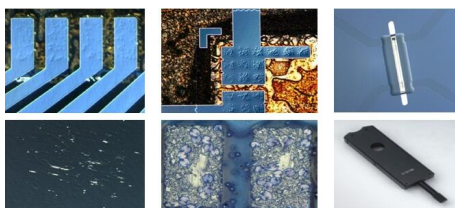
型号：MX6R



最新型 FPD 检查显微镜，专为 LCD 行业 TFT 玻璃 COG 导电粒子压痕检查设计，具有成像清晰，工作距离长，使用便利，应用软件丰富的特点，是一款性价比非常优秀的半导体及微电子工业与科研用显微镜，其微分干涉效果可完全与进口品牌相媲美。

产品特点：

1. 采用无限远色差校正光学系统
2. 长工作距、明暗场两用平场消色差物镜，成像清晰、像面平坦
3. 配备反射式柯拉照明系统，为不同倍率的物镜提供均匀充足的照明
4. 倒像三通观察筒，25° 倾斜，极大的提高了观察的舒适性与操作的适应性
5. 最佳人机学设计，高刚性镜筒，“Y”型底座，调焦机构采用前置式操作控制，精微调同轴
6. 光源采用宽电压数字调光技术，具有光强调定与复位功能
7. 可选配摄影摄像装置、简易偏光装置、干涉滤光片、测微尺等附件，拓展应用领域



LCD 10X 透射光

东莞市益嘉仪器有限公司

Tel: 0769-83078454

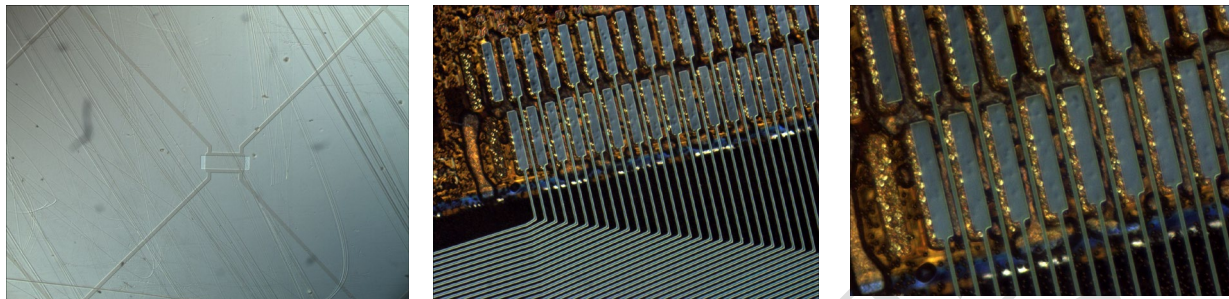
联系人：焦鹏威（先生）手机：18664047669

地址：广东省东莞市南城区石鼓大龙路11号

一站式仪器供应商



效果图



技术规格:

配 置	参 数
光学系统	无限远色差校正光学系统
观察方法	明场/斜照明/偏振光/DIC/透射光
观 察 筒	倒像观察筒，25° 铰链式三目，分光比，双目：三目=100：0 或 0：100
目 镜	PL10X/22 平场高眼点目镜
转 换 器	5 孔内倾式转换器，带 DIC 插槽
物 镜	无限远长工作距明暗场金相物镜 5X LMPL5X /0.15 WD9mm
	无限远长工作距明暗场金相物镜 10X LMPL10X /0.3 WD9mm
	无限远长工作距明暗场金相物镜 20X LMPL20X /0.45 WD3.4mm
	无限远长工作距明暗场半复消金相物镜 50X LMPLFL50X /0.55 WD7.5mm（选配）
	无限远长工作距明暗场半复消金相物镜 100X LMPLFL100X /0.8 WD2.1mm（选配）
调焦机构	粗微调同轴、粗调行程 33mm，微调精度 0.001，带粗调机构上限位及松紧调节装置。内置 90-240V 宽电压变压器，单路电源输出
微分干涉片	原装 SOPTOP 干涉片
载 物 台	三层机械移动平台，行程 105*105mm，大工作台面 300*200mm，右手位 X、Y 移动手轮
反射照明系统	带可变视场光阑与孔径光阑，均可调中心；带滤色片插槽与偏光装置插槽；带斜照明切换拉杆，12V100W 卤素灯，光强连续可调
透射照明系统	单颗大功率 5W LED，白色，光强连续可调。N.A.0.5 聚光镜，带可变孔径光阑
偏光附件	检偏镜可 360 度旋转，起偏镜和检偏镜均可移出光路
CTV 接口	0.5X（标配）